Электронные возбуждения в кристаллах $BeAl_2O_4$, Be_2SiO_4 и $Be_3Al_2Si_6O_{18}$

© В.Ю. Иванов, В.А. Пустоваров, Е.С. Шлыгин, А.В. Коротаев, А.В. Кружалов

Уральский государственный технический университет, 620002 Екатеринбург, Россия

E-mail: ivy@dpt.ustu.ru

(Поступила в Редакцию 16 июня 2004 г.)

С использованием техники время-разрешенной ВУФ спектроскопии изучены низкотемпературные (T = 7 K) время-разрешенные спектры люминесценции (2–6 eV) при селективном фотовозбуждении и спектры возбуждения люминесценции (8–35 eV) широкощелевых кристаллов — хризоберилла (BeAl₂O₄), фенакита (Be₂SiO₄) и берилла (Be₃Al₂Si₆O₁₈). Идентифицирована собственная и связанная с дефектами кристаллической структуры люминесценция кристаллов. Вопросы переноса энергии к примесным центрам свечения изучены для кристаллов александрита и изумруда. С помощью пучков ускоренных ионов гелия с энергией 3.6 MeV определены характеристики свечений стабильных дефектов кристаллической решетки.

Настоящее исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 02-02-16322), Министерством образования и науки РФ (грант № E02-3.4-362) и CRDF (научно-образовательный центр "Перспективные материалы").

1. Введение

Модельные представления о релаксации электронных возбуждений (ЭВ) в неорганических диэлектриках были выработаны на основе изучения процессов диссипации энергии в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК). Принципиальный интерес для физики твердого тела представляет обнаруженное в ЩГК существование автолокализованных экситонов (АЛЭ), определяющее важнейшие релаксационные процессы, например, подпороговое дефектообразование. Развитые для ЩГК представления определили фундаментальный интерес к специфике неравновесных процессов с участием собственных и примесных ЭВ в других классах широкозонных диэлектриков, в том числе в бинарных и сложных оксидах.

В ЩГК люминесценция АЛЭ возбуждается как при оптическом селективном создании экситонов, так и в области межзонных переходов при рекомбинации электронов с малоподвижными автолокализованными дырками. В оксидных кристаллах различные состояния (конфигурации) АЛЭ создаются в результате альтернативных механизмов релаксации ЭВ (локализация свободных экситонов или рекомбинационный путь, приводящий к формированию АЛЭ за счет сложения деформационных потенциалов обоих носителей заряда). Соответствующие разным конфигурациям АЛЭ полосы люминесценции характеризуются различающимися спектрами возбуждения [1-4]. Анализ спектров люминесценции (СЛ), спектров возбуждения люминесценции (СВЛ), полученных с использованием техники времяразрешенной ВУФ спектроскопии, спектров рентгенои катодолюминесценции позволяет выделить в широкощелевых оксидных кристаллах полосы собственной люминесценции и интерпретировать их природу.

При облучении оксидов потоками нейтронов и ускоренных ионов в СЛ возникают дополнительные полосы, типичные при создании в кристаллах анионных вакансий, захвативших один (F^+ -центр) или два (F-центр) электрона. В этих случаях информацию о процессах дефектообразования можно получить, исследуя оптические характеристики облученных нейтронами кристаллов или измеряя спектры ионолюминесценции при воздействии ускоренных ионов [5].

Модельными объектами в классе широкозонных $(E_g > 9 \text{ eV})$ оксидов с пониженной симметрией кристаллической решетки де-факто являются бинарные оксиды BeO, α -Al₂O₃ и SiO₂, имеющие большое значение в фундаментальной и прикладной областях физики. Для ряда кристаллов в табл. 1 приведены максимумы полос собственной люминесценции АЛЭ (E_m) . Полосы типа I характеризуются экситонным механизмом возбуждения люминесценции АЛЭ, а полосы типа II — рекомбинационным.

Кристаллическая решетка объектов настоящего исследования — сложных оксидов $BeAl_2O_4$ (хризоберилл), Be_2SiO_4 (фенакит) и $Be_3Al_2Si_6O_{18}$ (берилл) — характеризуется мотивами (слабоискаженными тетраэдрами BeO_4 , SiO₄ и октаэдрами AlO₆), типичными для кристал-

Таблица 1. Параметры полос собственной люминесценции некоторых оксидов

Кристалл	Полоса I (<i>E_m</i> , eV)	Полоса II (<i>E</i> _{<i>m</i>} , eV)	E_g, eV	Литературная ссылка
BeO	6.7	4.9	10.63	[4]
α -Al ₂ O ₃	7.5	3.8	9.4	[1]
α -SiO ₂	2.8	_	10.2	[6]
YAlO ₃	5.9	4.2	7.5	[1]
$Y_3Al_5O_{12}$	4.9	4.2	6.7	[1]

Кристалл	Ширина запрещенной зоны (E_g, eV) T = 300 K	Полосы люминесценции дефектов (E_m, eV)	Полосы собственной люминесценции кристалла (E_m, eV)		
			по экситонному механизму	по рекомбинационному механизму	
$\begin{array}{c} BeAl_2O_4\\ Be_2SiO_4\\ Be_3Al_2Si_6O_{18}\end{array}$	9.0 8.5 8.9	Ряд полос в области 2-3.8 2.6, 3.0 и 4.0 2.5, 2.9 и 3.1	3.5 и 4.3 3.5 3.5	5.2 2.7 и 4.1 4.2 (С Е); 4.9 (С ⊥ Е)	

Таблица 2. Результаты идентификации полос люминесценции $BeAl_2O_4$, Be_2SiO_4 , $Be_3Al_2Si_6O_{18}$ в СЛ при T = 12 К

лообразующих соединений — оксидов бериллия, алюминия и кремния. Вследствие этого пути формирования и структура релаксированных (связанных с локальными фрагментами решетки) электронных возбуждений может оказаться подобной для бинарных и сложных оксидов.

В результате наших предварительных исследований [7–9] в кристаллах BeAl₂O₄, Be₂SiO₄ и Be₃Al₂Si₆O₁₈ обнаружены неэлементарные полосы собственной люминесценции, характерные для оксидных кристаллов с пониженной симметрией кристаллической решетки. На основе анализа спектров отражения и возбуждения люминесценции для них дана оценка ширины запрещенной зоны при температуре 300 K (табл. 2).

В настоящей работе приведены результаты комплексного исследования низкотемпературных (T = 7 K) время-разрешенных спектров люминесценции (2–6 eV) и возбуждения люминесценции (4–35 eV) с использованием синхротронного излучения ВУФ диапазона, спектров ренгено- и ионолюминесценции кристаллов BeAl₂O₄, Be₂SiO₄ и Be₃Al₂Si₆O₁₈, выполненного с целью идентификации природы собственных свечений регулярной решетки и стабильных дефектов. Для изучения процессов передачи энергии к примесным центрам свечения в исследованных кристаллах использована время-разрешенная люминесцентная спектроскопия примесных ионов Cr³⁺, играющих роль люминесцентных зондов в александрите (BeAl₂O₄–Cr) и изумруде (Be₃Al₂Si₆O₁₈–Cr).

Характеристика объектов исследования

Кристаллы хризоберилла (BeAl₂O₄) имеют ромбическую сингонию (Pmnb) и содержат: BeO — 19.8 wt%, Al₂O₃ — 80.2 wt% [10]. Из-за малого ионного радиуса Be²⁺ кристаллическая структура хризоберилла имеет более низкую симметрию, чем минералы группы шпинелей, обладающие сходными формулами. Она состоит из ионов кислорода, образующих гексагональную плотнейшую упаковку, в которой ион бериллия находится в четверной, а ион алюминия в шестерной координации. Расположение ионов кислорода в гексагональной плот-

нейшей упаковке дает псевдогексагональную ячейку, соответствующие углы и двойникование.

Кристаллы фенакита (Be₂SiO₄) имеют тригональную сингонию (R3) и содержат: BeO — 45.5 wt%, SiO₂ — 54.5 wt% [10]. Структура образована тетраэдрами SiO₄ и BeO₄, причем каждый ион кислорода связан с двумя ионами бериллия и одним ионом кремния, расположенными в углах равностороннего треугольника. Кристаллы фенакита имеют кристаллографическую ось третьего порядка C_3 .

Кристаллы берилла ($\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$) имеют гексагональную сингонию (P_6/mmc) и содержат: BeO — 14.0 wt%, Al_2O_3 — 19.0 wt%, SiO_2 — 67 wt% [10]. Основой структуры служат замкнутые кольцевые конфигурации тетраэдров SiO_4. Слои ионов бериллия и алюминия расположены между "силикатными" кольцами. Ион бериллия в четверной координации и алюминия в шестерной связывают последние по вертикали и горизонтали. Кристалл берилла имеет кристаллографическую ось C₆, направленную перпендикулярно плоскости "силикатных" колец.

Таким образом, кристаллы берилла и фенакита имеют выделенную ось симметрии, что позволяет выполнить ряд экспериментов с учетом ориентации образцов относительно электрического вектора возбуждающего поля СИ или направления пучка ускоренных ионов.

Объекты исследования получены В.А. Масловым в разные годы в институте геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск) и Л.И. Исаенко в КТИ монокристаллов СО РАН и представляют собой оптически совершенные монокристаллы.

3. Техника и методика эксперимента

Измерения выполнены с использованием техники время-разрешенной ВУФ спектроскопии на станции SUPERLUMI (лаборатория HASYLAB, DESY, Гамбург) [11]. Для возбуждения люминесценции в области 4–35 eV использовался 2*m*-вакуумный монохроматор со сменными решетками (спектральное разрешение 3.2 Å или $25 \cdot 10^{-3}$ eV для области энергий ~ 10 eV). СВЛ нормированы на равное число падающих на кристалл фотонов с применением салицилата натрия. СЛ в области 2.0–6.0 eV анализировались монохроматором B&M

(схема Czerny-Turner) и фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) R2059 (Hamamatsu). СЛ и СВЛ были измерены как для время-интегрированной люминесценции, так и для люминесценции, детектируемой во временных окнах (ширина временного окна Δ_t), коррелированных относительно возбуждающего импульса СИ (задержка от начала импульса СИ δ_t). Установка параметров временных окон ($\delta t_1 = 2.1 \text{ ns}, \Delta t_1 = 14.1 \text{ ns}$ и $\delta t_2 = 46 \text{ ns},$ $\Delta t_2 = 155.1 \, \text{ns}$) определялась кинетикой затухания люминесценции и позволяла измерять СЛ и СВЛ в так называемом быстром и медленном временных окнах. Параметры быстрой кинетики затухания люминесценции рассчитывались методом свертки. Спектры примесной люминесценции кристаллов, активированных хромом, измерены с разрешением менее 1 Å с применением охлаждаемой CCD-камеры и монохроматора ARC Spectro Pro-380i.

Исследование ионолюминесценции и дефектообразования при температурах 80-300 К проводилось на циклотроне P–7M Уральского государственного технического университета с использованием ускоренных ионов гелия He⁺ (E = 3.6 MeV) [12]. Спектр ионолюминесценции непрерывно измерялся с применением спектрографа Oriel Instruments 77441 по мере облучения кристалла. Флюенс ионов контролировался с помощью цилиндра Фарадея.

4. Экспериментальные результаты

Совместный анализ время-разрешенных СВЛ и СЛ, кинетики затухания люминесценции во всех исследованных соединениях позволил выделить по два типа полос свечения. Профили спектров возбуждения люминесценции BeAl₂O₄, Be₂SiO₄ и Be₃Al₂Si₆O₁₈ (рис. 1) хорошо согласуются с оценочными значениями ширины запрещенной зоны, E_g , полученными ранее в [7]: $E_g = 9.0$, 8.5 и 8.9 eV при температуре 300 K для каждого кристалла соответственно.



Рис. 1. Спектры возбуждения люминесценции $E_{em} = 3.5 \text{ eV}$ кристаллов Be₃Al₂Si₆O₁₈ (**E** || **C**) (*1*), BeAl₂O₄ (*2*), Be₂SiO₄ (**E** || **C**) (*3*) при 9.6 K.



Рис. 2. Спектры люминесценции $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ (**C** || **E**) при возбуждении $E_{\text{exc}} = 8.0$ (*1*) и 6.2 eV (*2*) с разложением на гауссианы, T = 9.6 K.



Рис. 3. Спектры люминесценции $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ (**C** \perp **E**) при возбуждении $E_{\text{ехс}} = 8.0$ (*1*) и 10.8 eV (*2*) с разложением на гауссианы, T = 9.6 K.

4.1. Берилл ВезАl₂Si₆O₁₈. При возбуждении в области прозрачности фотонами с энергией $E_{\rm exc} < E_g$ в СЛ доминирует неэлементарная полоса с максимумом в области 3.0 eV (рис. 2). Разложение ее на составляющие гауссианы позволило выделить полосы с максимумами 2.6 eV (FWHM = 0.55 eV) и 3.1 eV (FWHM = 0.7 eV). Поскольку найденные полосы свечения возбуждаются в области прозрачности кристалла, их природу можно связать с излучательным распадом ЭВ около собственных или примесных дефектов. При возбуждении в области края фундаментального поглощения (КФП), т.е. при селективном создании экситонов, максимум СЛ сдвигается в область более высоких энергий: $E_m = 3.5 \, \text{eV}$ и FWHM = $0.9 \,\text{eV}$. В СЛ также наблюдается слабое "плечо" в области 4.2 eV. Кинетика затухания люминесценции берилла характеризуется компонентой микросекундного диапазона. Свойства, присущие свечению 3.5 eV, характерны, в частности, для люминесценции АЛЭ в оскидных кристаллах и позволяют отнести это свечение к собственному.



Рис. 4. Спектры возбуждения люминесценции $E_{em} = 3.5$ (1) и 4.9 eV (2) кристаллов Be₃Al₂Si₆O₁₈ (E \perp C) при T = 9.6 K.



Рис. 5. Спектры ионолюминесценции $Be_3Al_2Si_6O_{18}$ (He \perp C) при флюенсе $8.8 \cdot 10^{13}$ (1) и $1.7 \cdot 10^{15}$ cm⁻² (2), T = 300 K.

При возбуждении в области КФП кристаллов, ориентированных $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$, в СЛ появляется дополнительная полоса с максимумом 4.9 eV (кривая *I* на рис. 3). Полоса 3.5 eV при этом характеризуется как быстрыми ($\tau_1 \sim 6$ ns, $\tau_2 \sim 52$ ns), так и медленным ($\tau > 1 \mu$ s) компонентами кинетики затухания. Свечение 4.9 eV наиболее эффективно возбуждается в области создания электронно-дырочных пар $E_{\rm exc} = 10.8$ eV (рис. 3, 4), причем при таком возбуждении в СЛ можно отчетливо выделить еще одну полосу свечения — 4.2 eV (кривая *2* на рис. 3), наблюдаемую в виде слабого "плеча" в случае ориентации кристалла $\mathbf{E} \parallel \mathbf{C}$. Кинетика затухания полос 4.2 и 4.9 eV содержит быстрые ($\tau_1 \sim 3$ ns, $\tau_2 \sim 64$ ns) и медленный ($\tau > 1 \mu$ s) компоненты.

При облучении кристалла ионами гелия в СЛ при 800–300 К доминируют только низкоэнергетические полосы (разложение на гауссианы дает $E_m = 2.5$, 2.9 и 3.1 eV на рис. 5), сопоставленные ранее со свечением дефектов кристаллической решетки. При увеличении дозы облучения берилла наблюдается рост интенсивности полосы 2.5 eV, что связано с накоплением радиационноиндуцированных дефектов. Установлено, что кинетика затухания люминесценции 2.5 eV характеризуется только медленным компонентом ms-диапазона. Таким образом, на основе проведенного анализа в низкотемпературных СЛ чистого берилла можно выделить группы полос, связанные со свечением дефектов $E_m = 2.5, 2.9$ и 3.1 eV, и полосы, обусловленные собственным свечением кристалла с $E_m = 3.5, 4.2$ и 4.9 eV, относительная интенсивность которых зависит как от энергии возбуждения, так и от ориентации кристалла.

4.2. Хризоберилл BeAl₂O₄. При возбуждении в области прозрачности кристалла ($E_{\rm exc} = 4.6, 5.5$ и 8.2 eV) в СЛ наблюдается только полоса свечения 2.6 eV (FWHM = 0.6 eV), представляющая свечение дефектов решетки. При возбуждении в области КФП $(E_{\rm exc} = 9.3 \, {\rm eV})$ СЛ становится неэлементарным и состоит по крайней мере из двух полос сравнимой интенсивности с максимумами 3.5, 4.3 eV и более слабой полосы 2.6 eV (рис. 6). Коротковолновые полосы свечения 3.5 и 4.3 eV (FWHM составляет 0.85 и 0.9 eV соответственно) так же, как и аналогичные полосы люминесценции берилла, можно отнести к собственной люминесценции кристалла. Кинетика затухания люминесценции 3.5 и 4.3 eV содержит быстрый и медленный компоненты $(\tau_1 \sim 25 \,\text{ns}$ и $\tau_2 > 1 \,\mu\text{s})$, а кинетика свечения 2.6 eV только медленный компонент ($t > 1 \mu s$).

В спектре ионолюминесценции хризоберилла при 80-300 К проявляется ряд полос в области 2-6 eV (рис. 7). Коротковолновая часть спектра представлена полосами 5.2 и 4.3 eV, интенсивность которых падает по мере облучения (с ростом дозы). Отметим, что полоса 5.2 eV лишь в виде слабого "плеча" присутствует и в СЛ при возбуждении в области КФП (рис. 6), в то время как это свечение доминирует в низкотемпературном спектре люминесценции при селективном остовном возбуждении в области мягкого рентгена (кривая 4 на рис. 7).

Напротив, интенсивность длинноволновой части спектра (серия полос в области 2.0–3.8 eV) растет по мере облучения, и в этой части доминирует свечение с максимумом 3.5 eV. Несмотря на то что это свечение совпадает с положением полосы в СЛ, возбуждаемой в области фундаментального поглощения, его полуширина



Рис. 6. Спектры люминесценции $BeAl_2O_4$ при возбуждении $E_{exc} = 5.5$ (1) и 9.3 eV (2) с разложением на гауссианы, T = 9.6 K.



Рис. 7. Спектр рентгенолюминесценции BeAl₂O₄ при интегральном (3–60 keV) (*I*) и селективном $E_{\text{exc}} = 140 \text{ eV}$ (*4*) возбуждении в сравнении со спектрами ионолюминесценции BeAl₂O₄ при флюенсе $4.0 \cdot 10^{14}$ (*2*) и $1.8 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ (*3*). Спектры (*I*–3) измерены при 300 K, а спектр *4* — при 12 K.

существенно меньше. Это особенно заметно при сравнении спектров на различных стадиях облучения. По мере накопления дозы и роста интенсивности свечения 3.5 eV полуширина этой полосы в спектре уменьшается до $FWHM = 0.5 \, eV.$ Это же явление наблюдается в спектрах ионолюминесценции и при охлаждении до $T = 80 \, {\rm K}$ на начальных стадиях облучения. Совокупность приведенных фактов позволяет предположить, что в одной и той же области СЛ кристалла хризоберилла излучают два различных центра. Один центр возбуждается в области КФП и характерен для регулярной решетки, другой возбуждается при $E_{\rm exc} < E_g$ и соответствует дефекту кристаллической решетки. Отметим, что похожая ситуация реализуется в одном из кристаллообразующих хризоберилл соединений — кристалле α -Al₂O₃, где в области 3.8 eV спектра люминесценции излучают АЛЭ [1] и F⁺-центры [13].

В спектрах рентгенолюминесценции кристаллов BeAl₂O₄ при температуре 300 К присутствуют две полосы 3.5 и 4.3 eV (кривая *1* на рис. 7). При 80 К тушится люминесценция 3.5 eV, но разгорается свечение 5.2 eV, в результате спектр представлен двумя полосами — 4.3 и 5.2 eV.

Таким образом, в СЛ хризоберилла можно выделить две группы полос: полосы собственного свечения кристалла 3.5, 4.3 и 5.2 eV и ряд полос в области 2.0–3.8 eV, связанных с релаксацией ЭВ около дефектов.

4.3. Фенакит Ве₂SiO₄. Аналогично бериллу и хризобериллу в СЛ фенакита можно выделить два вида центров люминесценции (рис. 8). Полоса околодефектного свечения ($E_m = 3.0 \text{ eV}$, FWHM = 0.65 eV) наблюдается при возбуждении в области прозрачности кристалла ($E_{\text{exc}} < 7 \text{ eV}$). Собственное свечение ($E_m = 3.5 \text{ и } 4.1 \text{ eV}$, FWHM = 0.9 и 0.8 eV) возбуждается в области создания свободных экситонов ($E_{\text{exc}} = 8.1 \text{ eV}$) и раздельных электронно-дырочных пар при $E_{\text{exc}} > E_g$ (рис. 1 и 8). Кинетика затухания люминесценции 3.5 eV содержит быстрые ($\tau_1 \sim 1$ ns, $\tau_2 \sim 15$ ns) и медленный ($\tau_3 > 1 \mu$ s) компоненты. Важно отметить, что полоса $E_m = 4.1 \text{ eV}$ более выражена в СЛ при возбуждении фотонами в области создания вторичных электронно-дырочных пар ($E_{\text{exc}} \geq 25.8 \text{ eV}$), чем при возбуждении в области КФП. Полоса свечения 4.1 eV присутствует наряду со свечени-ем 2.7 eV в спектре рентгенолюминесценции фенакита.

Спектр ионолюминесценции фенакита (рис. 9) похож на СЛ при фотовозбуждении в области высоких энергий (например, при $E_{\rm exc} \ge 25.8 \, {\rm eV}$) и на начальном этапе облучения ионами представлен полосами 2.6, 3.0 и 4.1 eV. По мере увеличении дозы облучения в спектре растет удельный вес низкоэнергетичных полос.

Анализ люминесцентных свойств фенакита позволил идентифицировать в СЛ полосы собственной люминесценции с $E_m = 2.7$, 3.5 и 4.1 eV и полосы, связанные с собственными дефектами решетки $\lambda_m = 2.6$, 3.0 eV. Люминесценция 3.5 eV возбуждается преимущественно в области создания свободных экситонов, а полосы 2.7 и 4.1 eV возбуждаются в основном при создании электронно-дырочных пар.



Рис. 8. Спектры люминесценции Be₂SiO₄ при возбуждении $E_{\text{exc}} = 8.1 \ (I), 6.2 \ (2)$ и 25.8 eV (3), T = 9.6 K, а также спектр рентгенолюминесценции, T = 300 K (4), 5-6 — разложения спектра I на составляющие гауссианы.



Рис. 9. Спектры ионолюминесценции Be₂SiO₄ при флюенсе $1.1 \cdot 10^{14}$ (*I*) и $2.2 \cdot 10^{15}$ cm⁻² (*2*) и спектр рентгенолюминесценции (*3*), *T* = 300 K.

4.3. Александрит (BeAl₂O₄-Cr) и изумруд (Be₃Al₂Si₆O₁₈-Cr). В спектрах возбуждения *R*-линий люминесценции ионов Cr³⁺ александрита и изумруда при температуре 300 К наблюдаются широкая полоса с максимумом в области 6.8 eV, а также менее выраженные особенности в области КФП (матрицы) (рис. 10). Некоторое уширение полосы 6.8 eV в кристаллах Be₃Al₂Si₆O₁₈-Cr обусловлено тем, что к ней непосредственно прилегает другая полоса, проявляющаяся в виде плеча 7.8 eV и расположенная ближе к КФП кристалла. Аналогичное плечо в СВЛ кристалла Al₂BeO₄-Cr, так же как и КФП, сдвинуто в сторону высоких энергий и находится около 9 eV.

В СЛ александрита (рис. 11) в температурном диапазоне 100–300 К хорошо разрешен дублет R-линий хрома. По мере охлаждения кристалла интенсивность обеих линий дублета растет, и их спектральное положение обнаруживает высокоэнергетический сдвиг. При T < 100 К одна из линий дублета (более высокоэнергетическая) не проявляется. Как известно [14], проявление дублета R-линий в СЛ ряда кристаллов является следствием расщепления кристаллическим полем основного излуча-



Рис. 10. Спектры возбуждения люминесценции (1, 2) $E_{em} = 1.82$ И 3.44 eV (3, 4)для кристаллов BeAl₂O₄-Cr $Be_3Al_2Si_6O_{18}$ -Cr (2), (1),BeAl₂O₄ (3), Be₃Al₂Si₆O₁₈ (4).



Рис. 11. Спектры люминесценции BeAl₂O₄-Cr при $E_{\text{exc}} = 6.8 \text{ eV}$ при различных температурах *T*, K: *I* — 300, 2 — 200, 3 — 100, 4 — 17, 5 — 16.

Физика твердого тела, 2005, том 47, вып. 3

тельного уровня иона Cr³⁺, замещающего ион алюминия в плоскости зеркального отражения (симметрия C_s). Проявление лишь одной линии дублета при низких температурах связано с существованием энергетического барьера для заселения более высокоэнергетичного состояния. Природа линий в области 1.75-1.8 eV дискутируется в литературе. В [14] обсуждается возможность их связи с ионами хрома, замещающими алюминий в инверсной плоскости (симметрия C_i), а также с фононными повторениями *R*-линий. При высоких концентрациях ионов хрома и существенном обменном взаимодействии в указанном энергетическом диапазоне появляются так называемые *N*-линии [14]. В этом же энергетическом диапазоне наблюдаются так называемые S- и B-линии, связанные с переходами в основное ${}^{4}A_{2g}$ состояние из более высокоэнергетичных, чем ${}^{2}E_{g}$ (*R*-линии), ${}^{2}T_{1g}$ (S-линии) и ${}^{2}T_{2g}$ (*B*-линии), состояний [15].

5. Обсуждение результатов

Для всех исследованных кристаллов характерно несколько видов люминесценции.

1) Во всех чистых кристаллах наблюдаются свечения, возбуждающиеся только в области и выше КФП и формирующие более коротковолновую часть СЛ. Для низкосимметричных широкошелевых оксилов полобные свечения описаны с привлечением модели АЛЭ [1-4]. Низкая симметрия кристалла не только обусловливает сам факт автолокализации ЭВ, но и приводит к существованию их различных конфигураций. Так, в ВеО, α -Al₂O₃, YAlO₃, Y₃Al₅O₁₂ обнаружены два вида свечений, обусловленных излучательным распадом АЛЭ [1,3]. Для таких свечений характерны большие полуширина и стоксов сдвиг, а также отсутствие полос возбуждения в области прозрачности кристалла. Различают два альтернативных механизма создания АЛЭ. Первый из них связан с фотосозданием экситона (экситонный механизм) и его последующей релаксацией в автолокализованное состояние. Второй механизм связан с формированием АЛЭ путем релаксации ЭВ при рекомбинации электронно-дырочных пар. Причины формирования разных конфигураций АЛЭ в сложных оксидах связаны со значительной неоднородностью электронной структуры валентной зоны. Известно, что в кристаллических полях низкой симметрии происходит полное расщепление 2р-состояний кислорода, образующих верхнее состояние валентной зоны [16]. При этом орбитали несвязывающего типа (*п*-орбитали) формируют потолок валентной зоны. В верхней узкой подзоне с малой дисперсией дырка характеризуется сравнительно большой трансляционной массой, что способствует автолокализации дырки. Возможность автолокализации дырки в сложных оксидах ведет к образованию АЛЭ по рекомбинационному механизму, когда электрон рекомбинирует с автолокализованной дыркой. Нижняя подзона валентной зоны имеет большую ширину и дисперсию, дырки в этой подзоне имеют малую трансляционную массу. Именно эта нижняя подзона действует при создании свободных экситонов, однако автолокализация дырочного компонента экситона маловероятна вследствие малой трансляционной массы. Согласно диаграмме состояний АЛЭ, предложенной Суми [17] и нашедшей экспериментальное подтверждение для ряда оксидов [1–4], если электрон или дырка отдельно не могут автолокализоваться, возникновение автолокализованного состояния все таки возможно при сложении деформаций решетки, создаваемых электроном и дыркой.

Вследствие большего по сравнению с ШГК экситонфононного взаимодействия в низкосимметричных широкощелевых оксидах свободные экситоны обычно не проявляются в оптических спектрах. Они характеризуются малым пробегом и локализуются непосредственно в месте образования. Таким образом, локальный фрагмент структуры кристалла играет важную роль в процессе автолокализации. Как отмечалось выше, кристаллические решетки сложных оксидов BeAl₂O₄, Be₂SiO₄, Be₃Al₂Si₆O₁₈ и бинарных оксидов BeO, Al₂O₃ и SiO₂ содержат идентичные локальные фрагменты решетки, и поэтому процесс автолокализации экситонов в сложных и бинарных оксидах должен быть аналогичным. Это позволяет утверждать, что обнаруженные полосы собственной люминесценции сложных оксидов в коротковолновой части СЛ обусловлены излучательным распадом АЛЭ. Наличие двух полос такой люминесценции может, с одной стороны, соответствовать двум механизмам формирования локализованного состояния экситонному или рекомбинационному, а с другой быть связано с существованием в сложных кристаллах различающихся локальных фрагментов решетки. Для подтверждения сделанных выводов по механизму образования АЛЭ необходимо проведение дополнительных исследований СЛ, возбуждаемых как непосредственно в области КФП, так и в более коротковолновой области создания раздельных носителей заряда, а также спектров термостимулированной люминесценции.

2) В кристаллах с дефектами свечения, связанные с релаксацией ЭВ около дефектов, возбуждаются в области прозрачности кристалла. В бинарных оксидах при воздействии ионов и нейтронов формируются в основном анионные вакансии, так как энергия связи кислорода меньше по сравнению с энергией связи катионов. Поэтому основными полосами, которые наблюдаются в этих кристаллах с нарушенной стехиометрией и возбуждаются в области прозрачности кристалла, являются *F*-подобные центры (в частности, *F*- и *F*⁺-центры, а также их агрегаты). Исследование динамики ионолюминесценции при воздействии ионов гелия показывает, что в сложных оксидах, вероятно, происходит образование таких же дефектов кристаллической решетки. С ними связаны возникновение и рост дополнительных полос в длинноволновой части спектра. Возникновение этих полос сопровождается появлением компонентов кинетики люминесценции с временем затухания в миллисекундном диапазоне. Такая ситуация характерна, в

частности, для процессов создания *F*-центров в BeO [5]. Таким образом, наблюдаемую ситуацию можно связать с образованием в исследованных кристаллах стабильных *F*-подобных дефектов решетки.

Результаты идентификации полос люминесценции дефектов и полос собственной люминесценции $BeAl_2O_4$, Be_2SiO_4 , $Be_3Al_2Si_6O_{18}$ обобщены в табл. 2.

3) В кристаллах с примесью хрома (кристаллах александрита и изумруда) наблюдается подобный характер возбуждения примесной люминесценции. На рис. 10 приведены для сравнения СВЛ чистых кристаллов и кристаллов, активированных хромом. Тот факт, что доминирующая в СВЛ обоих кристаллов полоса имеет одинаковое спектральное положение в ВУФ области и близкую полуширину, может свидетельствовать о связи ее с внутрицентровым возбуждением иона хрома, причем окружение примесного иона в обоих кристаллах совпадает. Особенности в СВЛ при 7.8 eV (для изумруда) и 9.0 eV (для александрита), расположенные ниже КФП на несколько десятых долей электрон-вольт, традиционно интерпретируются в широкощелевых кристаллах как проявление связанных на примеси экситонов большого радиуса. Наконец, определенная эффективность возбуждения *R*-линий хрома наблюдается и по рекомбинационному механизму при создании раздельных электронно-дырочных пар фотонами с $E_{\rm exc} > E_g$. Это подтверждается также и измерением спектрального состава высокотемпературных (T = 360 и 550 К для $BeAl_2O_4$ и T = 480 K для $Be_3Al_2Si_6O_{18}$) пиков термостимулированной люминесценции (ТСЛ) рентгенизированных кристаллов. Спектр ТСЛ имеет максимум 1.8 eV в области люминесценции примесных ионов хрома.

Авторы благодарят Г. Циммерера и М. Кирма (Hamburg University) за помощь в некоторых экспериментах, а также В.А. Маслова и Л.А. Исаенко за предоставление образцов.

Список литературы

- [1] А.И. Кузнецов, В.Н. Абрамов, В.В. Мюрк, Б.Р. Намозов. ФТТ **33**, 7, 2000 (1991).
- [2] V. Mürk, B. Namozov, N. Yaroshevich. Radiation Measurements 24, 4, 371 (1995).
- [3] В.А. Пустоваров, В.Ю. Иванов, М. Кирм, А.В. Коротаев, А.В. Кружалов, Г. Циммерер. ФТТ 43, 7, 1189 (2001).
- [4] И.Н. Огородников, В.А. Пустоваров, А.В. Кружалов, М. Кирм, Л.И. Исаенко ФТТ 43, 8, 1396 (2001).
- [5] O.V. Ryaboukhin, V.Yu. Ivanov, A.V. Korotaev, A.V. Kruzhalov, F.G. Neshov. Proc. of 1th Int. Congress on Radiation Physics. High Current Electronics and Modification of Materials. Tomsk (2000). P. 318.
- [6] А.Р. Силинь, А.Н. Трухин. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiO₂. Зинатне, Рига (1985). 744 с.
- [7] В.Ю. Иванов, А.В. Кружалов, В.Л. Петров, Т.И. Полупанова, В.А. Пустоваров. Тр. VI Всесоюз. совещ. по использованию синхротронного излучения (СИ-84). ИЯФ СОРАН, Новосибирск (1984). С. 291.

- [8] A.V. Korotaev, V.Yu. Ivanov, D.V. Permyakov, V.A. Pustovarov. DESY, HASYLAB, Annual Report-2001, Hamburg, Germany (2002). P. 321.
- [9] A.V. Korotaev, V.Yu. Ivanov, V.A. Pustovarov, A.V. Kruzhalov, B.V. Shulgin. Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. A 486, 417 (2002).
- [10] К. Херблат, К. Клейн. Минералогия по системе Дена. Недра, М. (1982). 728 с.
- [11] G. Zimmerer. Nucl. Instr. Methods in Phys. Res. A 308, 178 (1991).
- [12] О.В. Рябухин, В.Ю. Иванов, А.В. Коротаев, А.В. Кружалов, Ф.Г. Нешов, С.Ю. Соковнин. Тр. Межнац. совещ. "Радиационная физика твердого тела". Севастополь (1999). С. 343.
- [13] B.D. Evans, M. Stapelbroek. Phys. Rev. B 18, 7089 (1978).
- [14] C.P. Powell, L. Xi, X. Gang, G.J. Quarles, J.C. Walling. Phys. Rev. B 32, 5, 2788 (1985).
- [15] R.M. Fernandes Scalvi, M.S. Li, L.V.A. Scalvi. J. Phys. Condens. Matter 15, 7437 (2003).
- [16] S. Ciraci, I.P. Batra. Phys. Rev. B 28, 2, 982 (1983).
- [17] H. Sumi. J. Phys. Soc. Jpn. 43, 4, 1286 (1977).